LASER BEAM RECORDING MATERIAL

Patent Number:

JP57022095

Publication date:

1982-02-04

Inventor(s):

OOTA YOSHINORI

Applicant(s):

NEC CORP

Requested Patent:

JP57022095

Application Number: JP19800096709 19800715

Priority Number(s):

IPC Classification:

B41M5/26; G11B7/24; G11C13/04

EC Classification:

Equivalents:

JP1728717C, JP4000838B

Abstract

PURPOSE:To provide a large capacity and high density laser beam recording material capable of recording at low photoenergy, which is prepared by laminating on a dielectric substrate a primary metallic membrane, which causes solid reaction with a low melting point metal, and a secondary metallic membrane which is composed mainly of a low melting point metal.

CONSTITUTION: The primary metallic thin membrane 2, which causes solid reaction to a low melting point metal such as Au, etc., and the secondary metallic thin membrane 3, which is composed mainly of a low melting point metal such as In., etc., are laminated on a dielectric substrate 1 such as a plastic glass, etc. A photobeam 4 is applied onto the surface of the thin membrane to allow solid phase reaction by dispersion between these two metals to take place on a section 5 where temperature is raised by absorption of the photobeam, and recording of information is performed by difference in reflectivities of light before and after the reaction.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—22095

Mnt. Cl.3 B 41 M 5/26 G 11 B 7/24 G 11 C 13/04

識別記号 庁内整理番号 6906-2H

7247-5D

函公開 昭和57年(1982)2月4日

7343-5B

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 3 頁)

タレーザピーム記録材料

②特

昭55-96709

❷出

願 昭55(1980)7月15日

の発 明 者 太田義徳

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

切出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 内原晋

発明の名称 レーザピーム配母材料

特許請求の範囲

詩電体基板上に低温で低融点金属と固相反応を 起こす第1の金属膜と低融点金属を主成分とする 第2の金属膜を積層したことを特徴とするレーザ ピーム配録材料。

発明の詳細な説明

本発明はレーザビームによって高密度に情報を 記録し、読み出す装置の記録媒体に関するもので ある。

金属や色素材料をディスク面に存膜状に塗布し この歯布面上にレーザビー▲を集光照射すること によって金属や色素を加熱蒸発させて情報を記録 し、またこの情報を読み出す方式の記録技術は、 高密度の記録が可能であること、現像等の処理を 必要としないことなどの特長を有し、ビデオ再生 袋置や大容量光メモリへの適用が行われている。

' このような配録媒体として金属と色素材料を較 べたとき、金属存該は色素存族に較べて耐薬品性 長期安定性に優れている。金属薄膜として用いら れている代表的な材料はピスマス(Bi) やテルル (Te)などである。とれらの材料は、金属材料のう ちでも熱伝導率が低いために、照射吸収され熱エ ネルギーに変換されるレーザビームのエネルギー を、媒体の局所的な温度上昇に有効な利用できる 特長がある。しかしながら、融点が高い(ピスマ スで1271℃)ため、融点に達するまでに要す るエネルギーを余計に必要とするという欠点を有

本発明は、とのような欠点のない低い光照射エ ネルギーで記録することができる。新しいレーザ ビーム配母媒体を提供することを目的とする。

本発明の原理は、静電体器板の上に設けた第1 層の存膜金属の上に更に低融点の存膜金属膜の第 2層を設け、この積層された存譲に光ピームを照 射し吸収させて生ずる局部的な温度上昇によって

(1)

2 つの金属間に拡散による固相反応を生じさせ、 反応の前接による光の反射率の速いを用いて情報 の配録を実現するものである。固相反応を生ずる 温度は、第2 層の低融点の金調が溶融する温度よ りも低い。このため金属膜を溶触蒸発させる場合 よりも低いエネルギーで情報の書込みを実現する ことができる。

本発明の評細を更に図面を用いて説明する。第 1 図は本発明の一実施例を示す構成の概略断面図で、1 はブラスティッタやガラスのような誘端体の基板、2 は散誘電体基板の面に蒸着等によって 専膜状に一様に形成された金 (Au)、3 は同様な方 法で金属薄膜 2 の上に一様に設けたインジウム (In)の膜である。この膜の表面に光ビーム 4 を樂 光する。光ビームを吸収し、温度が上昇した部位 5 ではインジウムと金とが固相の状態で反応する。

第2図は、反応の過程における薄膜表面での光 の反射光強度の変化を示した図で、2層の薄膜を 設けた時点では、インジウム膜面によって光は反 射される。インジウム膜面は光の反射率が低く、

(3)

代りにスズを用いてもよい。この場合には反応温度は 180 で程度とインジウムの場合よりも少し高くなるが、やはり光記録に有効な材料である。また第1層に用いる材料はここでは金について述べたが、拡散による固相反応を生ずる別な、例えば銀のような材料を用いても可能である。

本発明によれば、金属の溶融蒸発によらず、融 点以下で生ずる固相反応を用いているために低い 光エネルギーで記録ができ、また反射形であるた め両面に配録することができる大容量高密度の光 ディスクを構成することができる。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例で、1は基板、2は 金澤膜、3はインジウム澤膜、4は集東光ビーム である。第2図は書込み光照射によって複合膜中 で上昇する温度に対する膜の表面光反射率の変化 を示す図である。

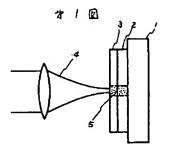
代明人 亦珠上 / / 原 哲

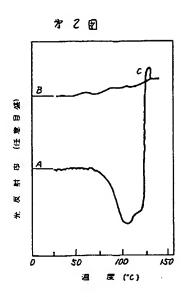
第2 図中A点で示す反射率を示す。レーザ光の照射によって薄膜の温度が上昇する。温度がインジウムの融点 156 でより低い 125 で付近まで上昇するとインジウムと会との固相反応が急激に進み、膜表面は金色を帯びて来て、光の反射率が増大する(第2 図中で点)。レーザ光の照射を取り去って薄膜の温度が下がっても、2 層の金属は反応したため、表面の光反射率は低下しない(第2 図中B点)。

大面積の円盤にこの積層膜を設けることは容易であり、従来の光ディスク装置と組み合せることによって大容量の光メモリを構成することができる。

本実施例では、金,インジウムの単なる2層膜について述べたが、従来の金属脊膜光ディスタ記録体体に用いられているように、この2層膜の上に光に対して透明で機械的に膜を保護する保護膜を設けたり、またこの2層膜の下に入射光を有効に利用するための反射多層膜を設けることも出来る。また、反応を起とさせる金属もインジウムの

(4)





THIS PAGE BLANK (USPTO)